

- 權限管理模組 <
- 實驗室與儀器設定管理 <
- 公布欄管理模組 <
- 特殊狀況管理模組 <
- 儀器計費及折扣設定 <
- 實驗室出帳與收款 <
- 實驗室儀器預約 <
- 實驗室其他資料設定 <
- 實驗室儀器使用報表 <
- 實驗室其他報表查詢 <
- 環控門禁管理 <

儀器預約新增

預約儀器: 射頻濺鍍系統 (RF-Sputter) ▼

預約開始日期: 2019/05/09

小時: 00 ▼ 分鐘: 00 ▼

預約結束日期: 2019/05/09

小時: 00 ▼ 分鐘: 00 ▼

送出

3. 選擇預約時段
(Choose a reservation period)

4. 按「送出」完成預約
(Click to finish reservation)